SEKONIC INFORMATION

2016 年 6 月 6 日
株式会社セコニック
露出計営業部　国内営業グループ

PHOTO NEXT2016 出展のお知らせ

株式会社セコニックは 6 月 21 日-22 日の 2 日間、パシフィコ横浜で開催される「PHOTO NEXT2016」に出展します。本年 1 月に発売したエリンクロームのストロボ電波コントロールができる露出計、「ライトマスタープロ L-478DR-EL」と、ストロボ測光が可能な分光式カラーメーター「スペクトロマスターC-700」を中心に、写真家によるブースセミナーやワークショップ、市川ソフトラボラトリー社とのコラボレーションセミナーなど多彩なセミナーをご用意。好評のアウトレット販売にも出店します。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

●日時
6 月 21 日[火]　10:00-18:00
6 月 22 日[水]　10:00-17:00
●場所
パシフィコ横浜 CD ホール（ブース No.70）
●http://www.photonext.jp/

【主な出展製品】

ライトマスタープロ
L-478DR-EL
スイス製ストロボのエリンクローム社の電波コントロールシステムに対応し、露出計からストロボの光量調節や発光、モデリングランプのコントロールが可能。

スペクトロマスターC-700
分光式の単体カラーメーターとしては世界初のストロボ計測が可能。演色評価数の計測や、分光グラフの表示も可能。

【セミナー情報】

●石田晃久氏
「ポートレートは演色性で差をつけろ！」
●石田美菜子氏
「露出計ワイヤレス調光のポートレートワークフロー」
●上田晃司氏
「光の色と質を見極めて撮るポートレート」

※スケジュールは後日発表